(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1

(43) 国際公開日 2005 年12 月8 日 (08.12.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/117506 A1

(51) 国際特許分類⁷: H05F 3/04, H01T 19/04, 23/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005461

(22) 国際出願日: 2005年3月17日(17.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-155807 2004年5月26日(26.05.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ヒューグ ルエレクトロニクス株式会社 (HUGLE ELECTRON-ICS INC.) [JP/JP]; 〒102-0072 東京都 千代田区 飯田橋 4 丁目 5 番 7 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

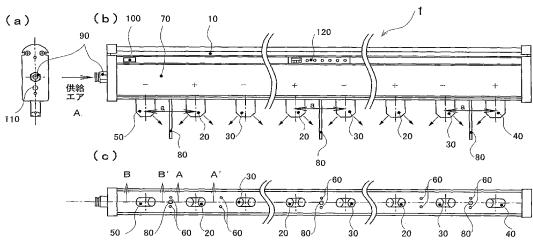
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中島 用松 (NAKA-JIMA, Yomatsu) [JP/JP]; 〒102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4丁目5番7号 ヒューグルエレクトロニク ス株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 森田 雄一 (MORITA, Yuichi); 〒101-0051 東京都 千代田区 神田神保町 3 丁目 7番 1号 ニュー九段ビル 6 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

/続葉有/

(54) Title: NEUTRALIZATION APPARATUS

(54) 発明の名称: 除電装置



A... SUPPLY AIR

(57) Abstract: A DC gas jet neutralization apparatus (1) for neutralizing a large object quickly and efficiently without causing reverse charging. A gas jet opening (60) is located between a plus electrode (20) and a minus electrode (30). The plus electrode (20) and the minus electrode (30) irradiate plus ions and minus ions toward a gas flow from the gas jet opening (60). Both plus ions and minus ions reach the neutralization object at high speed and neutralize that object.

(57) 要約: 本発明の除電装置1では、逆帯電を発生させることなく、大型の除電対象を高速かつ効率良く除電する直流方式気体噴射型の除電装置であり、気体噴口は60はプラス電極20とマイナス電極30との間に配置され、プラス電極20とマイナス電極30とは気体噴口60からの気体流に向けてプラスイオンおよびマイナスイオンを照射するようにして、プラスイオンとマイナスイオンとをともに除電対象へ高速に到達させて除電する。





BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)の指定のための出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii)) USのみのための発明者である旨の申立て (規則4.17(iv))

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

除電装置

5 [技術分野]

本発明は、コロナ放電により発生させたプラスイオンおよびマイナス イオンにより、除電対象表面に帯電している正負静電気を中和すること で除電する除電装置に関するものである。

10 [背景技術]

従来技術の除電装置は、針状の放電電極(放電針)に高電圧を印加して空気からプラスイオンとマイナスイオンと(以下、プラスイオンとマイナスイオンとを総称するとき単にイオンという)を発生させ、帯電している除電対象にイオンを照射して除電するコロナ放電式除電装置が主15 流である。この除電対象の一例として、例えば板状のガラス基板などを挙げることができる。このガラス基板は、例えば、TFT(薄膜トランジスタ)液晶パネル、PDP(プラズマ・ディスプレイ・パネル)、または、LCD(液晶ディスプレイ)等で用いられる基板である。

さて、このようなコロナ放電式除電装置は、さらに放電針に印加する 20 高圧電源に交流電源を使用する交流方式除電装置と、直流電源を使用す る直流方式除電装置と、に大別される。各々の除電装置に特徴があり、 使用する目的によって選択する必要がある。

交流方式除電装置は主として商用電源を昇圧トランスで昇圧した電源 電圧を使用しており、プラスイオンとマイナスイオンが1本の放電針か 25 ら交互に発生する。発生したイオンをエア流に載せて移動速度を速くす ることで、除電効果を高めている。

この交流方式除電装置の長所は、例えば交流電源が50Hzの場合に20msec毎に1本の放電針からプラスイオンとマイナスイオンとが交互に発生して空間におけるプラスイオンとマイナスイオンとが偏りなく存在するため、除電対象の近くでイオンを生成しても除電装置による5逆帯電(同一極性のイオンを同一箇所に集中して照射してそのイオンが除電対象に帯電すること)が発生しにくいことである。

一方、交流方式除電装置の短所は二点あり、第一の短所はプラスイオンとマイナスイオンとが接近して存在するので、プラスイオンとマイナスイオンとが再結合する確率が高く、発生したイオンが遠方へ到達でき10 ずに減少することであり、第二の短所は、交流方式の商用電源を昇圧する昇圧トランスの小形化が現状困難なため、イオン発生部と高圧電源部とを分離して高圧電源部をイオン発生部から離して配置し、イオン発生部と高圧電源部とを高圧電線で接続する構造となっており、交流方式除電装置の小型化・一体化が困難なことである。

15 続いて直流方式除電装置については図を参照しつつ説明する。図11 は、従来技術の直流方式バー状除電装置の構造図である。直流方式バー状除電装置200は、図11で示すように、除電装置本体201、プラス放電針202、マイナス放電針203を備えている。除電装置本体201は横長バー状であり、この除電装置本体201内に電源電圧部も収20 納されている。除電装置本体201には、プラス放電針202とマイナス放電針203とがそれぞれ同数設けられ、プラス放電針202がプラスイオンを、マイナス放電針203がマイナスイオンをそれぞれ生成する。

また、他の直流方式除電装置について図を参照しつつ説明する。図1 25 2 は、他の従来技術の直流方式バー状除電装置の構造図である。直流方 式バー状除電装置 2 0 0 ' は、図1 2 で示すように、除電装置本体 2 0

1、プラス放電針202、マイナス放電針203、イオンセンサ204、センサ支持体205を備えている。除電装置本体201は横長バー状であり、この除電装置本体201内に電源電圧部も収納されている。除電装置本体201には、プラス放電針202とマイナス放電針203とが5それぞれ同数設けられ、プラス放電針202がプラスイオンを、マイナス放電針203がマイナスイオンをそれぞれ生成する。イオンセンサ204は、除電装置本体201とほぼ同じ長さの棒状のセンサであり、センサ支持体205により放電針先端側で除電装置本体201の長手方向と平行に取り付けられている。このイオンセンサ204が検出した信号10に基づいてイオンバランス分布を計測し、プラスイオンやマイナスイオンの出力量を調整するように制御するというものである。

これら直流方式バー状除電装置200,200°の長所は二点あり、第一の長所はプラス放電針202とマイナス放電針203との間が充分離れているので、プラスイオンとマイナスイオンとが再結合する確率は5交流方式除電装置に比べて低く、遠方までイオンを到達させることができることであり、第二の長所は、小型の高周波トランスで昇圧した高周波電圧を整流回路で整流することでプラス高電圧及びマイナス高電圧が得られるため、構造的に小型の高圧電源部を採用することができ、イオン発生部となる除電装置本体201に高圧電源部を内蔵させて直流方式20バー状除電装置200,200°を小型構造・一体構造にできることである。

一方、直流方式バー状除電装置200,200°の短所は、プラス放電針202およびマイナス放電針203(以下、プラス放電針202とマイナス放電針203との両者を表す場合単に放電針という)から除電25 対象までの除電距離Lが短い場合は、プラス放電針202近傍の空間はプラスイオン濃度が高く、マイナス放電針203近傍の空間はマイナス

- 3 -

イオン濃度が高いため、直流方式バー状除電装置 2 0 0, 2 0 0' は除電対象を部分的にプラス又はマイナスに逆帯電させることである。

このような逆帯電の傾向について図を参照しつつ説明する。図13は 逆帯電を検証する実験装置の説明図、図14は実験結果であるイオンバ 5 ランス分布図である。図13で示すようにダウンフローが流れる環境下 で直流方式バー状除電装置200によりプラスイオン・マイナスイオン を発生させ、除電距離L=300mmまたは1000mm離れたA。, A,B,C,D,E,E。にCPM(帯電プレートモニタ)をそれぞれ 配置し、各点のCPM電圧を計測してイオンバランス分布を調査した。 10 このCPMは帯電プレートの寸法が15cm×15cmで静電容量が2 0pFとなっている。

直流方式バー状除電装置200の除電範囲におけるプラスイオン・マイナスイオンのイオンバランス分布は、図14に示すようになる。このイオンバランス分布では、除電装置本体201の中心(Cの付近)をゼロVとなるようにイオンバランスを調整してあり、除電装置本体201のマイナス電極側(A。,Aの付近)のCPM電圧はマイナス電圧に片寄り、除電装置本体201のプラス電極側(E。,Eの付近)のCPM電圧はプラス電圧に片寄り、図14のグラフの実線のような電圧勾配を描く。このイオンバランス分布からも明らかなように、CPM電圧は高20く、除電が完全になされていなかった。

また、逆帯電は、(1)除電距離Lによる影響と、(2)除電位置A o, A, B, C, D, E, E oによる影響が見て取れる。

(1)では、放電針から除電対象までの除電距離が長い(L=1000mm)場合と比べて、除電距離が短い(L=300mm)場合の方が25 CPM電圧が全体的に高く、逆帯電の傾向が顕著であった。このように放電針から除電対象までの除電距離が短縮するにつれて逆帯電の傾向が

強くなっていた。

(2)では、従来技術の直流方式バー状除電装置200は、放電針の 先端が除電対象に向けて取り付けられ、プラス放電針202とマイナス 放電針203との間が一定距離を開けて設置されているため、プラス放 5 電針202近傍の空間はプラスイオン濃度が高く、マイナス放電針20 3 近傍の空間はマイナスイオン濃度が高くなり、除電対象も部分的にプ ラスまたはマイナスに逆帯電する欠点があった。特に、除電装置本体 2 01の一端にはプラス放電針202 (図13の右側)が、また、他端に はマイナス放電針203 (図13の左側)が取り付けられる構造であり、 10 プラス放電針202のあるバーの端の近傍の空間はプラスイオン濃度が バー中央付近に比べて格段に高く、逆にマイナス放電針203のあるバ 一の端の近傍空間はマイナスイオン濃度がバー中央付近に比べて格段に 高くなる傾向があった。直流方式バー状除電装置200の除電範囲にお けるプラスイオン・マイナスイオンのイオンバランス分布は、図14に 15 示すように、プラス放電針202のあるバーの端部付近の空間ではプラ スイオン濃度がバー中央付近に比べて格段に高く、逆にマイナス放電針 203のあるバーの端の近傍空間ではマイナスイオン濃度がバー中央付 近に比べて格段に高くなっている。

この傾向も除電距離Lにより影響され、放電針から除電対象までの除 20 電距離Lが短い(L=300mm)場合はCPM電圧が突出して高くなり、端部では逆帯電がより強まる傾向があった。

そこで、逆帯電をなくすため放電針から除電対象までの除電距離を長くすると、今度は新たな問題が生じる。この点について図を参照しつつ説明する。図15は実験結果である除電時間-位置特性図である。図1
5で示すように、放電針から除電対象までの除電距離Lが長い方が除電時間は長いという傾向が見て取れる。これからも明らかなように、直流

方式バー状除電装置200では、除電時間を短縮しようとして除電距離を短縮すると逆帯電が発生し、逆に逆帯電を解消しようとして除電距離を延長すると除電時間が長くなるという傾向があった。これら問題は図12に示した直流方式バー状除電装置200°でも起こりうる傾向である。従来技術では適宜除電距離を調整して対処していた。

従来技術の直流方式の除電装置はこのようなものであった。

また、他の直流方式の除電装置の先行技術として、例えば、特許文献 1 (特開2001-155894号公報、発明の名称「イオナイザ

ー」)が開示されている。この先行技術では、上記したような直流方式 10 除電装置としての特徴に加え、電極上方からエア噴射してイオンを速く 到達させるものである。

近年ではPDPディスプレイの大画面化に伴って除電対象が大型化してきており、除電距離Lを近づけて除電時間を短縮し、かつ逆帯電を発生させることなく除電できるようにする施策が必要となってきた。しかしながら、従来技術の直流方式バー状除電装置では、除電時間短縮・逆帯電防止について、下記(1)~(4)が問題となっていた。

(1)図12,13で示すような従来技術の直流方式バー状除電装置200,200°では逆帯電防止策として、放電針から除電対象までの除電距離に応じてプラス放電針202とマイナス放電針203との電極間20隔を調整してプラスイオンとマイナスイオンが特定箇所に集中しないようにして逆帯電を防ぐという方法があるが、プラス放電針202とマイナス放電針203の間隔を簡単に調整する構造は現状ではなく、注文時に設計して生産する多品種小量生産で対応しており、生産効率の向上が困難であった。また、一度生産すると変更・調整が困難なことから特注25の一品製作となって設計コスト・生産コストの点で採算が合わず、この

ような間隔調整による逆帯電の防止は採用しずらいものであった。

(2) 直流方式バー状除電装置200,200°のバー状の除電装置本体201はカバーとして絶縁物の樹脂材料が使用されているが、絶縁物の樹脂材料は放電針から発生する電界によって静電誘導による帯電現象が起こる。プラス放電針202近傍のカバー表面はプラスに帯電し、マ5イナス放電針203近傍のカバー表面はマイナスに帯電する。このプラス帯電部分にはマイナスイオンが吸引され、マイナス帯電部分にはプラスイオンが吸引される。その結果、放電針から生成されたイオンが引き寄せられて除電対象へのイオン到達量が少なくなり、図14のような勾配を持ったイオンバランス分布になる一因ともなっていた。このような10新たに知見された逆帯電の発生原因を解消する逆帯電防止策が必要となっていた。

- (3) さらに、図12で示したイオンセンサ204を取り付けた直流方式バー状除電装置200°では、バー状の除電装置本体201の長さと同じ長さの線状のイオンセンサ204を、放電針先端側で除電装置本体15201と平行となるようにセンサ支持体205により取り付けるというものであり、イオンバランスの調整も可能である。しかしながら、近年ではガラス基板であるPDP用フラットパネルなど除電対象の幅方向が200mmというように大型化が顕著であり、図12の直流方式バー状除電装置200°のイオンセンサ204も長尺化して補強構造なども20必要となり、機械構造が簡素化できなかった。
- (4)除電装置による除電目的は、除電対象の帯電をゼロVまで除電することである。しかし、近年フラットパネルディスプレイ等の除電対象の面積が大きくなり除電容量が大きいため、蓄積される帯電電荷量も多くなり、従来技術の除電装置では短時間に帯電物をゼロVにすることが25 困難な状況である。

除電時間を短くするためには、より除電距離を短くする必要があるが、

先に説明したように逆帯電を助長するおそれがあった。また、イオンを大量発生させて除電効率を高めるため、放電針に印加する電圧を高くする方法があるが、プラス、マイナス20kV以上の高電圧となると、絶縁物の耐圧劣化による高圧リークの問題や、イオン発生効率も電圧上昇5に比例して大きくならず、効率の良い解決方法ではなかった。また、除電装置を複数個取り付けてイオン量を増す方法もあるが、価格面から難点があった。

このように除電対象の大型化により生じた除電の長時間化・除電容量の増加に対処する新たな方策が必要があった。

10 そこで、本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、 その目的は、再結合が少なくイオンの大量生成を可能とする直流方式を 採用するとともに放電針から除電対象までの除電距離を大幅に短縮する ことで大型の除電対象に対して除電時間を短くし、さらに除電距離短縮 時に起こる逆帯電についてもプラスイオンとマイナスイオンとの双方を 15 位置的に偏ることなく到達するようにして逆帯電も防止することで、大 型の除電対象を高速かつ効率良く除電する直流方式気体噴射型除電装置 を提供することである。

「発明の開示」

20 上記の課題を解決するため、請求項1に係る除電装置は、直流電圧によるコロナ放電式の除電装置であって、除電装置本体と、除電装置本体に設けられ、正電圧が印加されてプラスイオンを生成する複数個のプラス電極と、除電装置本体に設けられ、負電圧が印加されてマイナスイオンを生成する複数個のマイナス電極と、除電装置本体に設けられ、イオンを生成する複数個のマイナス電極と、除電装置本体に設けられ、イオンを生成する複数個の気体で回と、を備え、気体で回をプラス電極とマイナス電極との間に配置したことを特徴とする。

また、請求項2の発明に係る除電装置は、請求項1記載の除電装置に おいて、金属製で非接地の金属導電板を備え、絶縁物の樹脂材により形 成された除電装置本体の外側を、金属導電板が覆うことを特徴とする。

また、請求項3の発明に係る除電装置は、請求項1または請求項2に 5 記載の除電装置において、プラス電極とマイナス電極との間に配置され て除電装置本体に設けられ、イオンバランスの状況を検知して検知信号 を出力するイオンセンサと、イオンセンサからの検知信号に基づいてイ オンバランスコントロールするように、プラス電極に印加する正電圧お よび/またはマイナス電極に印加する負電圧を調整する中央処理部と、

10 を備え、この中央処理部は、検知信号がマイナスイオンが多いことを表す場合はプラス電極に印加する正電圧および/またはマイナス電極に印加する負電圧を正側に昇圧させる手段と、検知信号がプラスイオンが多いことを表す場合はプラス電極に印加する正電圧および/またはマイナス電極に印加する負電圧を負側に降圧させる手段と、を備えイオンバランスをゼロバランスに調整することを特徴とする。

また、請求項4の発明に係る除電装置は、請求項3に記載の除電装置において、中央処理部に接続され、イオンバランスをゼロバランスに調整する通常モードに代えて、プラスイオンをマイナスイオンより多く発生させる、若しくは、プラスイオンだけを発生させてイオンバランスを20 アンバランスにするポジティブモード、または、マイナスイオンをプラスイオンより多く発生させる、若しくは、マイナスイオンだけを発生させてイオンバランスをアンバランスにするネガティブモードを設定する設定部を備え、中央処理部は、ポジティブモードに設定された場合はプラス電極に印加する正電圧および/またはマイナス電極に印加する負電25 圧を正側に昇圧させる手段と、ネガティブモードに設定された場合はプラス電極に印加する正電圧および/またはマイナス電極に印加する負電

- 9 -

圧を負側に降圧させる手段と、を備えプラスイオンとマイナスイオンを 意図的にアンバランスに調整することを特徴とする。

また、請求項5の発明に係る除電装置は、請求項1~請求項4の何れか一項に記載の除電装置において、プラス電極およびマイナス電極は気5体質口側に傾斜する放電針をそれぞれ備え、気体質口は除電対象に対して略垂直となるように気体流を噴射し、かつこの気体流上でプラス電極の放電針の延長線とマイナス電極の放電針の延長線とが交差することを特徴とする。

また、請求項6の発明に係る除電装置は、請求項5に記載の除電装置 10 において、イオンセンサは棒状であって、イオンセンサの直線軸方向は 気体噴射方向と平行であり、かつイオンセンサの直線軸はプラス電極の 放電針の延長線とマイナス電極の放電針の延長線とが交差するように取 り付けられることを特徴とする。

また、請求項7の発明に係る除電装置は、請求項1~請求項6の何れ 15 か一項に記載の除電装置において、プラス電極とマイナス電極はともに 同じ機械的構造を有する電極であって、電気的絶縁体であり、かつ除電 装置本体に機械的に連結される電極ホルダと、電極ホルダの内部に配置 される導電部と、導電部と電気的に接続される二本の放電針と、を備え、 二本の放電針はA字状に傾斜して配置されることを特徴とする。

- 20 また、請求項8の発明に係る除電装置は、請求項7に記載の除電装置において、端部に配置される端部プラス電極と端部マイナス電極とはともに同じ機械的構造を有する電極であって、電気的絶縁体であり、かつ除電装置本体に機械的に連結される電極ホルダと、電極ホルダの内部に配置される導電部と、導電部と電気的に接続される一本の放電針と、
- 25 を備え、一本の放電針は気体噴口側に傾斜して配置されることを特徴 とする。

以上のような本発明によれば、大型の除電対象を高速かつ効率良く除電する直流方式気体噴射型除電装置を提供することができる。

[図面の簡単な説明]

5 図1は、本発明を実施するための最良の形態の除電装置の構造図であり、図1 (a)は側面図、図1 (b)は正面図、図1 (c)は底面図である。

図 2 は、本発明を実施するための最良の形態の除電装置のエア系ブロック図である。

10 図3は、本発明を実施するための最良の形態の除電装置の電気系ブロック図である。

図4は、プラス電極(マイナス電極)の断面構造図である。

図5は、端部プラス電極(端部マイナス電極)の断面構造図である。

図6は、除電原理を説明する説明図である。

15 図7は、隣接するプラス電極とマイナス電極とによる逆帯電防止原理 の説明図である。

図8は、逆帯電を検証する実験装置の説明図である。

図9は、実験結果であるイオンバランス分布図である。

図10は、実験結果である除電時間-位置特性図である。

20 図11は、従来技術の直流方式バー状除電装置の構造図である。

図12は、他の従来技術の直流方式バー状除電装置の構造図である。

図13は、逆帯電を検証する実験装置の説明図である。

図14は、実験結果であるイオンバランス分布図である。

図15は、実験結果である除電時間-位置特性図である。

25

[発明を実施するための最良の形態]

本発明を実施するための最良の形態について、図を参照しつつ説明する。図1は本発明を実施するための最良の形態の除電装置1の構造図であり、図1(a)は側面図、図1(b)は正面図、図1(c)は底面図である。

- 5 除電装置1の外観は、図1で示すように、除電装置本体10、プラス電極20、マイナス電極30、端部プラス電極40、端部マイナス電極50、気体噴口60、金属導電板70、イオンセンサ80、気体導入口90、外部入出力端子100、電源電圧入力端子110、動作表示パネル120、を備えている。
- 10 除電装置本体 1 0 は、横長でバー状に形成されている。なお、除電装置本体 1 0 はバー状に限定されるものではなく、直方体状・立法対状・ 丸棒状等各種形態が可能である。

プラス電極20は、除電装置本体10に複数個取付けられており、正電圧が印加されてプラスイオンを斜め二方向(図1では左右斜め下方15 向)に生成する。

マイナス電極30は、除電装置本体10に複数個取付けられており、 負電圧が印加されてマイナスイオンを斜め二方向(図1では左右斜め下 方向)に生成する。

プラス電極 2 0 とマイナス電極 3 0 とは、電極間距離 a 離されて配置 20 される。

端部プラス電極40は除電装置本体10に一個取付けられており、正電圧が印加されてプラスイオンを内側斜め一方向(図1では左斜め下方向)へ生成する。端部プラス電極40とマイナス電極30とは、電極間距離 a 離されて配置される。

25 端部マイナス電極 5 0 は除電装置本体 1 0 に一個取付けられており、 負電圧が印加されてマイナスイオンを内側斜め一方向(図 1 では右斜め

下方向)へ生成する。端部マイナス電極50とプラス電極20とは、電極間距離a離されて配置される。

気体噴口60は、端部マイナス電極50とプラス電極20との略中間、プラス電極20とマイナス電極30との略中間、マイナス電極30と端5部プラス電極40との略中間にそれぞれ配置され、気体噴口60の直下に気体流を噴射する。この気体流は、例えば、塵埃等がフィルタにより除去された洗浄なエア流である。本形態では、図1(c)で示すように、同じ箇所で二個の気体噴口60が形成されている。なお、この個数は適宜調節可能である。

10 金属導電板70は、導電性を有する金属製の板であり、絶縁樹脂材で 形成された除電装置本体10の外側を覆う。仮に金属導電板70が無い 構造の場合は、絶縁樹脂製の除電装置10の表面に、プラス電極20と マイナス電極30との電界による静電誘導帯電が発生し、除電装置本体 10は部分的にプラス帯電やマイナス帯電が交互に分布し、除電装置本 15 体10の長さ方向に沿って部分的にイオンバランスに影響を及ぼす原因 となっていた。

そこで、除電装置本体10の樹脂表面に薄い金属導電板70を貼り付けたことにより、プラス電極20とマイナス電極30との電界による静電誘導帯電電荷は金属導電板70を流れて中和され、除電装置本体100長さ方向全体が同一電位になり、部分的にイオンバランスに影響を及ぼすことが無くなり、除電装置本体10の長さ方向全体で均一なイオンバランスコントロールが可能となる。

また、金属導電板70をアースに接続した場合、均一なイオンバランスコントロールの目的は達成されるが、プラス電極20で発生したプラ25 スイオンとマイナス電極30で発生したマイナスイオンの一部が金属導電板70に吸収されてアースに流れ除電速度に影響を及ぼすため、金属

導電板 7 0 はアースに接続しない不接地の構造とした。その結果、金属 導電板 7 0 による除電速度の影響は無く、しかもバーの長さ方向全体で イオンバランスを均一にすることができる。

イオンセンサ80は、プラス電極20とマイナス電極30の間に配置5され、イオンバランスの状況を検知して検知信号を出力する。イオンセンサ80は棒状であって、イオンセンサ80の直線軸方向は気体噴射方向と平行となるように取付けられる。

気体導入口90は、外部からの供給エアを入力する。

外部入出力端子100は、コネクタであって外部からの通信信号を受 10 け付ける。

電源電圧入力端子110は、例えば、+12V入力用の4Pモジュラーコネクタであり、外部からの電源電圧Vsを入力する。

動作表示パネル120は、動作状態を表示する。

続いて、除電装置1のエア系について説明する。図2は本形態の除電15 装置1のエア系ブロック図である。エア系は、図2で示すように、気体導入口90にエア供給経路130が接続され、このエア供給経路130には複数の気体噴口60が接続されるというものであり、圧縮空気である供給エアが導入され、気体噴口60からエア流が出力される。

続いて、除電装置1の電気系について説明する。図3は本形態の除電20 装置1の電気系ブロック図である。除電装置1の電気系は、図3で示すように、電源系、信号処理系、放電系に分かれる。

電源系は、電源電圧入力端子110、電源電圧生成部140を備える。 信号処理系は、設定部160、外部入出力端子100、中央処理部1 50、イオンセンサ80を備える。

25 放電系は、プラス電極 2 0 、マイナス電極 3 0 、端部プラス電極 4 0 、 端部マイナス電極 5 0 を備える。

電源電圧入力端子110を通じて電源電圧Vs (例えば+12V)が電源電圧生成部140へ入力されると、電源電圧生成部140は、低圧電源V_L (例えば+5V)、プラス高圧電源+V_H (例えば+3kV~+7kV)、マイナス高圧電源-V_H (例えば-3kV~-7kV)を生5成し、低圧電源V_Lを信号処理系に、プラス高圧電源+V_H、マイナス高圧電源-V_Hを放電系に供給する。特に放電系では、電流制限抵抗を介して高電圧が印加される。

続いて電極の構造について説明する。図4はプラス電極20 (マイナス電極30)の断面構造図である。図1のA-A、線の断面図である。

プラス電極20は、図4で示すように、電極ホルダ21、導電部22、接続ピン23、回転ストッパ24、コネクタネジ部25、コネクタ26、放電針27を備える。マイナス電極30は、プラス電極20と同じ構造であり、電極ホルダ31、導電部32、接続ピン33、回転ストッパ34、コネクタネジ部35、コネクタ36、放電針37を備える。電極構
 造の説明は、プラス電極20のみとし、マイナス電極30については、各構造に同じ名称を付すとともに重複する説明を省略する。

導電部22は、電気的導電体である金属により形成されており、二カ所にめねじ部が、また、一カ所に電源電圧生成部140と電気的に接続するための接続ピン23が設けられている。電極ホルダ21は絶縁樹脂20により形成されており、接続ピン23と二カ所のめねじ部のみが露出するように導電部22を被覆しており、二カ所のめねじ部が収納される二個の有底穴が形成されている。また、コネクタネジ部25が形成されたコネクタ26には、放電針27が取付けられ、二個の有底穴内で導電部22の二カ所のめねじ部にそれぞれコネクタネジ部25が螺挿されて二25本の放電針27が導電部22と電気的に接続された状態で収納される。この二本の放電針27は、垂直軸に対してそれぞれ外側に角度θ傾斜し

ている。このプラス電極20が図1で示すように除電装置本体10に取付けられるとき、除電装置本体10に回転ストッパ24とともにプラス電極20を挿入して90°回転させると回転ストッパ24で回り止めがなされて固定され、同時に接続ピン23が除電装置本体10の電源電圧5生成部140と電気的に接続される構造となっている。

続いて除電装置本体10の最端部の電極の構造について説明する。図 5は端部プラス電極40(端部マイナス電極50)の断面構造図である。 端部マイナス電極50については図1のB-B'線の断面図に相当し、 端部プラス電極40については図5と対称になる。端部プラス電極40 10 は、図5で示すように、電極ホルダ41、導電部42、接続ピン43、 回転ストッパ44、コネクタネジ部45、コネクタ46、放電針47を 備える。端部マイナス電極50は、プラス電極40と同じ構造であり、 電極ホルダ51、導電部52、接続ピン53、回転ストッパ54、コネ クタネジ部55、コネクタ56、放電針57を備える。これら端部プラ 15 ス電極40および端部マイナス電極50の電極構造は、先に説明したプ ラス電極20の放電針27が一本となった構造である。端部プラス電極 40、端部マイナス電極50ともに、図1で示すように、放電針47. 57が矢印方向(内側)へ傾斜するように配置されている。これ以外に ついては、端部プラス電極40,端部マイナス電極50については、各 20 構成ともに同じ機能を有しており、同じ名称を付すとともに重複する説 明を省略する。

続いて除電原理について説明する。図6は除電原理を説明する説明図、図7は隣接するプラス電極とマイナス電極とによる逆帯電防止原理の説明図である。

25 図 1 , 図 6 で示すように除電装置本体 1 0 では、プラス電極 2 0 とマイナス電極 3 0 とが交互に配置される。さらに、プラス電極 2 0 の放電

針 27の延長線と、マイナス電極 30の放電針 37の延長線と、が気体 噴口 60 からのエア流上で交差するように電極の放電針を配置する。延長線の傾斜角は θ となる。

上記のようにプラス電極20とマイナス電極30とは傾斜しており、 5 図 6 で示すように、両電極 2 0, 3 0 付近で生成されたプラスイオン、 マイナスイオンはクーロン力によって互いに接近する。そして図7に示 すようにプラスイオンとマイナスイオンが中間領域で混ざる。诵常はプ ラスイオンとマイナスイオンとを偏りなく生成するように、プラス高圧 電源+Vн、マイナス高圧電源-Vнが調整されるため、プラスマイナス 10 に偏りがなくなる。そして、このようにプラスマイナスに偏りがない中 間領域に気体噴口60からエア流を高速にて噴射して、除電対象170 にイオンを吹き付けるため、プラスイオン・マイナスイオンが偏りなく 到達し、逆帯電することなく除電される。また、除電対象170の表面 を沿ってエア流とともにイオンが流れるため、バーの両端部を除いて偏 15 り無く全体的に除電される。そして、図6で示すように、プラス電極2 0、マイナス電極30が交互に配置され、プラス電極20とマイナス電 極30との間に気体噴口60が設けられているため、全体的にプラスイ オンとマイナスイオンが偏り無く到達するため、逆帯電なく除電するこ とができる。

20 一方、除電装置本体10の両端の外側の空間のイオンバランスはプラス電極側はプラスイオンが多く、除電対象をプラス側に帯電させ逆にマイナス電極の外側はマイナスイオンが多く、除電対象をマイナスに帯電させる傾向がある。そこで、本形態の除電装置1では端部プラス電極40と端部マイナス電極50とは、プラス電極20及びマイナス電極3025が有する2本の放電針のうち、除電装置10の端面外側に向いている放電針を削除し、内側に向いている放電針1本だけ備える構造とした。そ

の結果除電対象 1 7 0 の端部外側へ向けては不要なイオンを生成しない ため、余分なイオンが無くなり除電装置本体 1 0 の横長方向全体におい て、プラスイオンやマイナスイオンが偏る領域を出現させないため、従 来では外側で著しかった逆帯電の傾向を抑えられる。

5 続いて信号処理系による処理について説明する。図1で示すように、 イオンセンサ80がプラス電極20とマイナス電極30との間に配置された状態で除電対象170側へ垂下しており、イオンバランスの状況を 検知して検知信号を出力する。

中央処理部 1 5 0 は、イオンセンサ 8 0 からの検知信号に基づいてイ 10 オンバランスコントロールするように、プラス電極 2 0・端部プラス電 極 4 0 に印加するプラス高圧電源 + V_Hや、マイナス電極 3 0・端部マ イナス電極 5 0 に印加するマイナス高圧電源 - V_Hを調整する。

中央処理部150は、検知信号から、除電対象170がマイナスに偏って帯電していると判断した場合や、マイナスイオンが多く生成されて15 いると判断される場合にはプラス電極20・端部プラス電極40に印加するプラス高圧電源+VHをより高電圧に昇圧させて(例えば+3kVから+5kVへ昇圧して)プラスイオンを増加させたり、または、マイナス電極30・端部マイナス電極50に印加するマイナス高圧電源-VHをより正側の高電圧に昇圧させて(例えば-5kVから-3kVへ昇20 圧して)マイナスイオンを減少させる。これらの何れか一方の実施、ま

20 圧してアマイテスイオンを減少させる。これらの何れか一方の実施、または両者の実施により、全体的にプラスイオンを増加させてプラスマイナスを均衡させ、イオンバランスをゼロバランスに調整した上で除電対象170を除電することができる。

また、同様に、検知信号から、除電対象170がプラスに偏って帯電 25 していると判断した場合や、プラスイオンが多く生成されていると判断 される場合にはプラス電極20・端部プラス電極40に印加するプラス

高圧電源 + V_Hをより低電圧に降圧させて(例えば + 5 k Vから + 3 k Vへ降圧して)プラスイオンを減少させる。また、マイナス電極 3 0・端部マイナス電極 5 0 に印加するマイナス高圧電源 - V_Hをより負側の低電圧に降圧させて(例えば - 3 k Vから - 5 k Vへ降圧して)マイナスイオンを増加させる。これらの何れか一方の実施、または、両者の実施により、マイナスイオンを増加させてプラスマイナスを均衡させ、イオンバランスをゼロバランスに調整した上で除電対象 1 7 0 を除電することができる。

本形態では設定部160が中央処理部150に各種設定できるように 10 なされている。この設定部160は各種形態を採用でき、例えば、無線 式リモコン送信を利用した設定部160とし、プラス電極20に印加す るプラス高圧電源+V_H および、マイナス電極30に印加するマイナ ス高圧電源-V_Hを自在に加減できる機能を有している。

例えば図12で示した従来技術の直流方式バー状除電装置200°では、除電対象の帯電値と極性をイオンセンサ204で検知して、検知信号をフィードバックして、プラス帯電の場合はマイナスイオンを多く、マイナス帯電の場合はプラスイオンを多く出すことによって除電速度を25速めていた。しかし、実際のLCD等の製造工程では、直流方式バー状除電装置200°の除電領域をガラスが通過する時間が数秒程度である

ため、帯電値をイオンセンサ204で検知してから、帯電値と反対極性のイオンを増しても除電対象の移動速度が速く、時間的にゼロV近くまで除電することが不可能であった。

本発明の除電装置1は、除電対象が予めプラスに帯電することが分か5つている場合は、マイナスイオンをプラスイオンより常時多く出して空間電荷をマイナス状態にしておくことによって、プラスに帯電した除電対象170が除電領域を通過する際は空間に充満しているマイナスイオンを吸引して短時間にゼロV近くまで除電するようにした。なお、除電領域空間のプラス又はマイナスイオン濃度は、除電対象170の帯電量10が大きい工程か、小さい工程か予め測定しておいて、イオン量が適量になるように数段階に切り換えてコントロールするようにしてもよい。

このため、この除電装置1は、外部入出力端子100に接続される設定部160により、中央処理部150の設定を変更することができる。通常は、イオンバランスをゼロバランスに自動的に調整する通常モードが設定されているが、ポジティブモードやネガティブモードに設定することでアンバランスに調整することが可能となる。

ポジティブモードは、プラスイオンをマイナスイオンより多く発生させる、若しくは、プラスイオンだけを発生させてイオンバランスをアンバランスにするモードである。

20 ネガティブモードは、マイナスイオンをプラスイオンより多く発生させる、若しくは、マイナスイオンだけを発生させてイオンバランスをアンバランスにするモードである。

ポジティブモードに設定された場合、中央処理部150は、プラス電極20・端部プラス電極40に印加する正電圧をより高電圧に昇圧して 25 (例えば+3kVから+5kVへ昇圧して)プラスイオンを増加させる。 また、マイナス電極30・端部マイナス電極50に印加する負電圧をよ

- 20 -

り正側の高電圧に昇圧して(例えば-5kVから-3kVへ昇圧して) マイナスイオンを減少させる。これらの何れか一方の実施、または両者 の実施により、プラスイオンを増加させ、プラスイオンとマイナスイオ ンを意図的にアンバランスに調整する。

5 ネガティブモードに設定された場合は、中央処理部150は、プラス電極20・端部プラス電極40に印加する正電圧をより低電圧に降圧して(例えば+5kVから+3kVへ降圧して)プラスイオンを減少させる。または、マイナス電極30・端部マイナス電極50に印加する負電圧をより負側の高電圧へ降圧して(例えば-3kVから-5kVへ降圧して)マイナスイオンを増加させる。これらの何れか一方の実施、または両者の実施により、マイナスイオンを増加させ、プラスイオンとマイナスイオンを意図的にアンバランスに調整する。

続いて本形態の除電装置1による逆帯電の抑止傾向について図を参照しつつ説明する。図8は逆帯電を検証する実験装置の説明図、図9は実15 験結果であるイオンバランス分布図、図10は実験結果である除電時間一位置特性図である。図8で示すように除電装置1によりプラスイオン・マイナスイオンを発生させ、除電距離L=300mmまたは1000mm離れたAo,A,B,C,D,E,EoにCPM(帯電プレートモニタ)をそれぞれ配置し、各点のCPM電圧を計測してイオンバランス分20布を調査した。このCPMは帯電プレートの寸法が15cm×15cmで静電容量が20pFとなっている。この実験装置は、図13で示した実験装置と同じである。

除電装置1の除電範囲におけるプラスイオン・マイナスイオンのイオンバランス分布は、図9に示すようになる。このイオンバランス分布か25 らも明らかなように、放電針から除電対象までの除電距離が長い場合 (L=1000mm) と除電距離が短い場合 (L=300mm) ともに

CPM電圧がほぼ同じ傾向を示しており、近距離にしても逆帯電を抑止している。これはエア流がプラスイオンとマイナスイオンとの再結合が発生する前に高速にイオンを到達させるため、除電距離の長短の影響を取り除いているからである。

- 5 また、 A_0 , A_1 , B_2 , C_3 , D_4 , E_5 , E_6 ,
- 10 また、逆帯電が起こらないことや、大量のイオンをエア流にのせて高速に除電対象に到達させるため、除電時間も減らすことができ、図10で示すように、放電針から除電対象までの除電距離が長くても除電時間が充分短い(約9秒)上に、除電距離の短縮により除電時間がさらに短くなり、短時(約4秒)間で所定の除電を達成できる。
- 15 以上本形態の除電装置1について説明した。本形態では、バー状の除電装置本体10を有する除電装置1のイオン発生方式をイオン再結合が少ない直流方式とし、生成されたプラスイオンとマイナスイオンとを混在させてエア流で除電対象170に吹き付けることで、除電対象170と除電装置本体10との距離を短くしても直流方式バー状除電装置によ20る部分帯電が従来よりも格段に少なくなるようにしたため、イオンバランス分布を均衡させつつ除電時間の短縮化を実現させ、除電対象の大型化にも対処できる。

続いて、より実際の形態に近い実施例1を掲げて説明する。

図1で示した除電装置1は、特に、プラス電極20とマイナス電極3 25 0との電極設置間隔aを約40mm~50mm、プラス電極20(マイナス電極30)から除電対象170までの除電距離Lを300mm、気

体噴口60を直径0.3 mmとし、流速の速い気体を噴射させて、イオンを速く除電対象170に到達させる構造とした。これは従来技術の直流方式バー状除電装置200に比べて、プラス電極20,マイナス電極30の間隔を短く配置してある。従来技術の直流方式バー状除電装置2500,200,では、イオンの再結合を防ぐためにプラス電極20とマイナス電極30との電極間距離aを一定距離以上離間させる構造であったが、この代償として、プラスイオンとマイナスイオンの吸引力が弱く、プラスイオン領域とマイナスイオン領域が形成され、除電対象への除電距離Lが300mm程の距離においては、局部的にプラス、マイナスの10逆帯電が発生し、除電対象170に悪影響を及ぼす原因となっていた。

一方本形態ではプラス電極 2 0 の放電針 2 7 でプラス高圧電源 + V H が、マイナス電極 3 0 の放電針 3 7 でマイナス高圧電源 - V H が、それぞれ連続的に印加され、放電針 2 7 、 3 7 の先端でコロナ放電を発生させて空気中の分子をイオン化し、プラス極の放電針 2 7 近傍はプラスイ 15 オンが生成され、マイナス極の放電針 3 7 近傍ではマイナスイオンが生成される。発生したプラスイオンとマイナスイオンは吸引されて中間領域へ集まり、この中間領域のプラスイオンとマイナスイオンはエア流で同時に搬送されるため、近距離においてもプラス、マイナスの部分的な逆帯電がほとんど発生しない。しかも直径 0 . 3 mmの極小の穴から気 20 体が噴射されるため気体の流速が速い、つまりイオン搬送速度が速いため、プラスイオンとマイナスイオンとの再結合率が極めて低く、1500mm~2000mmの長い除電距離でも、バランス良くイオンを搬送することができて高効率の除電が可能となった。また除電装置本体 1 0 内に導入する供給エアの圧力を調節することで、イオン搬送速度を自在 25 にコントロールすることができるので、使用場所に対して最適な除電能

- 23 -

力を実現することが可能となった。

また、除電装置1はイオンバランスの変動を自動コントロールするためのイオンセンサ80を、プラス電極20の放電針27とマイナス電極30の放電針37との中間点に備える。このイオンセンサ80の構造は直径2~3mm、長さ40mm~50mmの金属製丸棒で、取付角度は5噴射気体のエア流の流れ方向(垂線方向)と平行とした。イオンセンサ80の数は除電装置本体10の中心でプラス電極20とマイナス電極30の中間点に1本、端部マイナス電極50とプラス電極30の中間点に1本、合計3本とすることで、除電装置本体10の横長方向全体のイオンバランス10の傾きをほぼ均一な分布状態に保つように自動コントロールすることが可能になった。イオンセンサ80は除電装置本体10にネジ込んで取り付ける方式で、価格的に安価な経済的な構造になっている。

また、除電装置1の金属導電板は両側面厚さ0.3mmのステンレス 製の導電板とし、絶縁樹脂製の除電装置本体10に貼り付けている。プ 15 ラス電極20のプラス放電針27とマイナス電極30のマイナス放電針 37の電界による静電誘導帯電電荷は金属導電板70を流れて中和され、 除電装置本体10の横長方向全体が同一電位になり、部分的にイオンバ ランスに影響を及ぼすことが無く、除電装置本体10の横長方向全体で 均一なイオンバランスコントロールが可能となった。

20 このような実施例1によれば、プラス電極20の放電針27、マイナス電極30の放電針37を近距離で対向させた状態でプラスイオンとマイナスイオンとを生成させると、プラスイオンとマイナスイオンとは吸引作用で近づくが、気体噴口60の直径0.3mmの孔から噴射する高速気体でプラスイオン、マイナスイオンを同時に除電対象170まで搬25送し、イオンバランスの良い、除電時間の速い直流方式バー状の除電装置1を提供することが可能になった。

プラス電極20の放電針27、マイナス電極30の放電針37を近距離で対向させることで、イオン発生用の高電圧±VHを±3kVまで下げることが可能になり印加高電圧が下がったことで、スパッター現象による放電針先端の消耗と、放電針先端のバーティクル付着を軽減させる5ことができた。更に電圧を下げたことで、バー本体内部の高圧リークの危険性も大幅に低下し、製品寿命を長くすることが可能になった。

生成された空気中のプラスイオン・マイナスイオンは、電極間距離 a が短いためお互いの吸引力の作用で空気噴射口のある電極間に移動する。

さらに、電極間に移動したプラスイオン・マイナスイオンは、直径 0.

10 3 m m の穴から噴射される高速の気体の流れに乗って、同時に除電対象 まで搬送されるため、プラスイオン・マイナスイオンをバランス良く供 給することが可能になった。

また、本発明品では、バー本体の両側面に 0.3 mmの厚さの SUS 製の導電板を貼ることで、放電電極によるバー本体側面の誘導帯電値を 15 均一化することと、バーの中心、両端 3 本のイオンバランスセンサーで イオンバランスを測定して、イオンバランスコントロール回路でコント ロールすることで、バーの長さ方向のイオンバランスの勾配を±10 V までに抑え、ほぼ均一化することが可能となった。

以上本発明の実施形態について説明した。しかしながら、本発明では 20 各種の変形が可能である。

例えば、プラス電極 2 0 と、マイナス電極 3 0 と、端部プラス電極 4 0 と、端部マイナス電極 5 0 の傾斜角 θ を 1 5°, 3 0°, 4 5°, 6 0°というように複数種類を準備しておけば、必要に応じて最適な傾斜角 θ を有するプラス電極 2 0 と、マイナス電極 3 0 と、端部プラス電極 25 4 0 と、端部マイナス電極 5 0 を取付けて除電装置 1 を構成でき、製品のバリエーションを増やすことができる。

また、本形態ではダウンフローがないものとして説明した。しかしながら、ダウンフローを送風する送風手段を除塵装置1の上に配置して、さらに速く除塵対象170~イオンを到達させるようにしても良い。

請求の範囲

1. 直流電圧によるコロナ放電式の除電装置であって、

除電装置本体と、

5 除電装置本体に設けられ、正電圧が印加されてプラスイオンを生成す る複数個のプラス電極と、

除電装置本体に設けられ、負電圧が印加されてマイナスイオンを生成 する複数個のマイナス電極と、

除電装置本体に設けられ、イオン搬送用の気体流を噴射する複数個の 10 気体噴口と、

を備え、

気体噴口をプラス電極とマイナス電極との間に配置したことを特徴と する除電装置。

15 2.請求項1記載の除電装置において、

金属製で非接地の金属導電板を備え、

絶縁物の樹脂材により形成された除電装置本体の外側を金属導電板が 覆うことを特徴とする除電装置。

20 3. 請求項1または請求項2に記載の除電装置において、

プラス電極とマイナス電極との間に配置されて除電装置本体に設けられ、イオンバランスの状況を検知して検知信号を出力するイオンセンサと、

イオンセンサからの検知信号に基づいてイオンバランスコントロール 25 するように、プラス電極に印加する正電圧および/またはマイナス電極 に印加する負電圧を調整する中央処理部と、

を備え、この中央処理部は、

検知信号に応じてプラス電極に印加する正電圧および/またはマイナス電極に印加する負電圧を調整し、イオンバランスをゼロバランスに調整することを特徴とする除電装置。

5

4. 請求項3に記載の除電装置において、

中央処理部に接続され、イオンバランスをゼロバランスに調整する通常モードに代えて、プラスイオンをマイナスイオンより多く発生させる、若しくは、プラスイオンだけを発生させてイオンバランスをアンバラン
10 スにするポジティブモード、または、マイナスイオンをプラスイオンより多く発生させる、若しくは、マイナスイオンだけを発生させてイオンバランスをアンバランスにするネガティブモードを設定する設定部を備え、中央処理部は、

ポジティブモードまたはネガティブモードに応じてプラスイオンとマ 15 イナスイオンを意図的にアンバランスに調整することを特徴とする除電 装置。

5. 請求項1~請求項4の何れか一項に記載の除電装置において、

プラス電極およびマイナス電極は気体噴口側に傾斜する放電針をそれ 20 ぞれ備え、

気体噴口は除電対象に対して略垂直となるように気体流を噴射し、かつこの気体流上でプラス電極の放電針の延長線とマイナス電極の放電針の延長線とが交差することを特徴とする除電装置。

25 6.請求項5に記載の除電装置において、

イオンセンサは棒状であって、

イオンセンサの直線軸方向は気体噴射方向と平行であり、かつイオンセンサの直線軸はプラス電極の放電針の延長線とマイナス電極の放電針の延長線とが交差するように取り付けられることを特徴とする除電装置。

57.請求項1~請求項6の何れか一項に記載の除電装置において、

プラス電極とマイナス電極はともに同じ機械的構造を有する電極であって、

電気的絶縁体であり、かつ除電装置本体に機械的に連結される電極ホルダと、

10 電極ホルダの内部に配置される導電部と、

導電部と電気的に接続される二本の放電針と、

を備え、

二本の放電針はΛ字状に傾斜して配置されることを特徴とする除電装置。

15

8. 請求項7に記載の除電装置において、

端部に配置される端部プラス電極と端部マイナス電極とはともに同じ機械的構造を有する電極であって、

電気的絶縁体であり、かつ除電装置本体に機械的に連結される電極ホ20 ルダと、

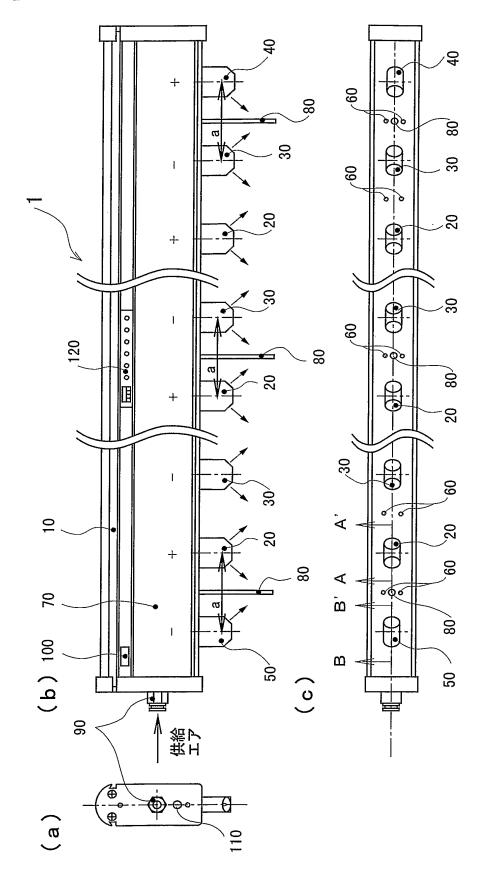
電極ホルダの内部に配置される導電部と、

導電部と電気的に接続される一本の放電針と、

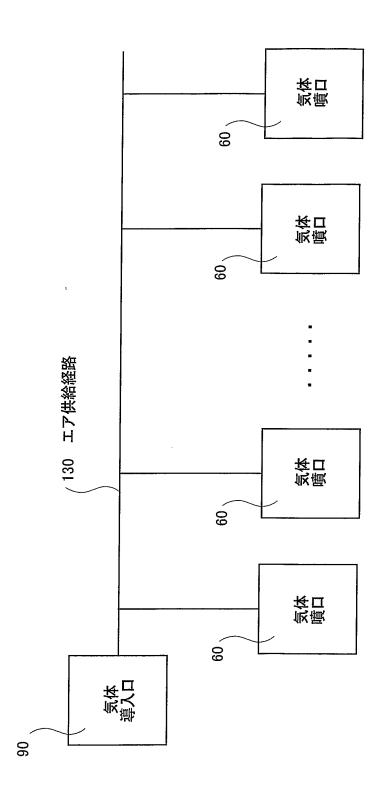
を備え、

一本の放電針は気体噴口側に傾斜して配置されることを特徴とする除 25 電装置。

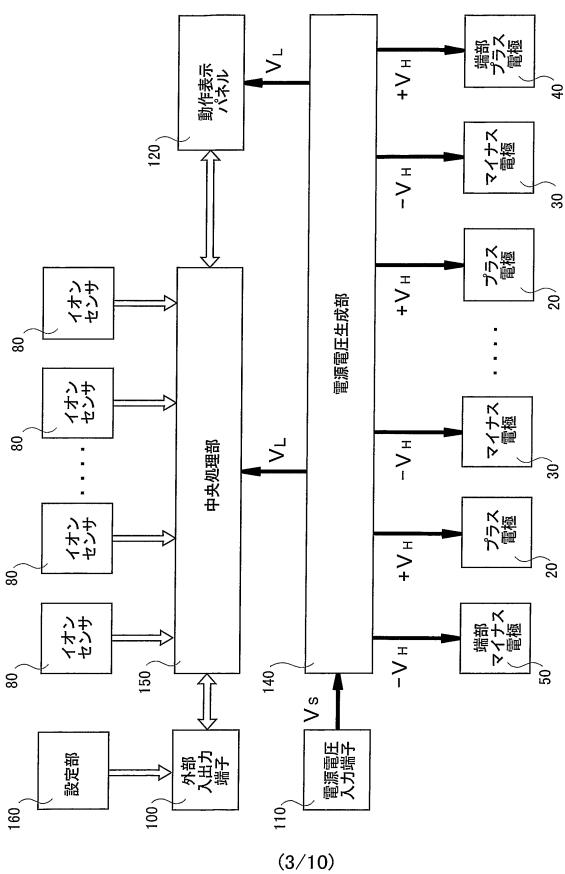
【図1】



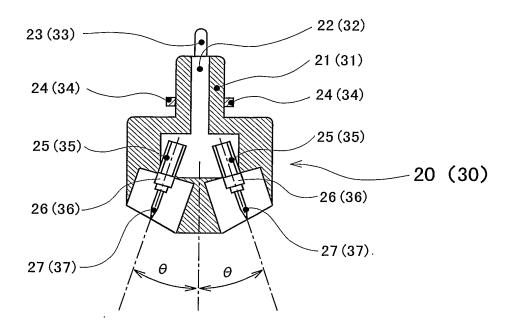
【図2】



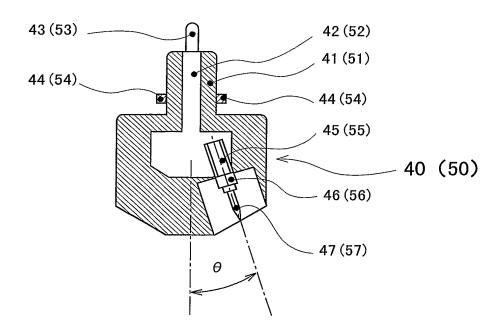
【図3】



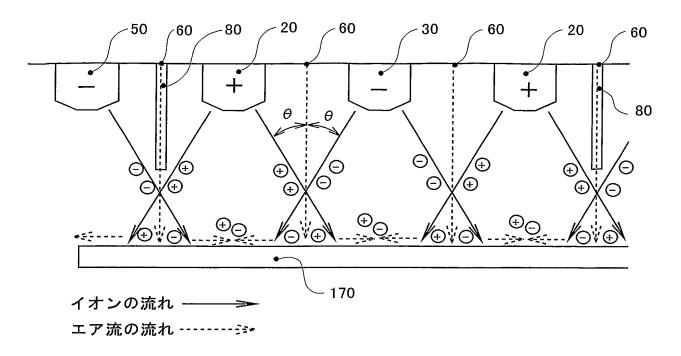
【図4】



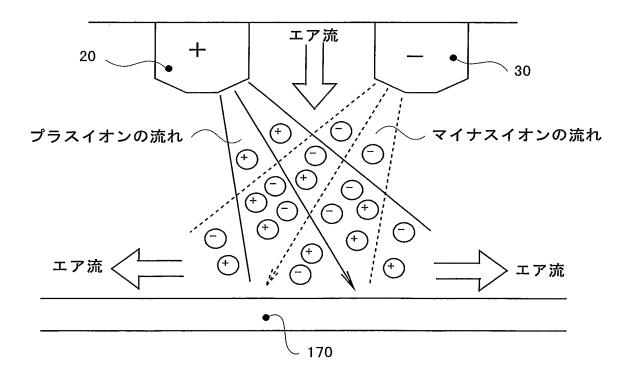
【図5】



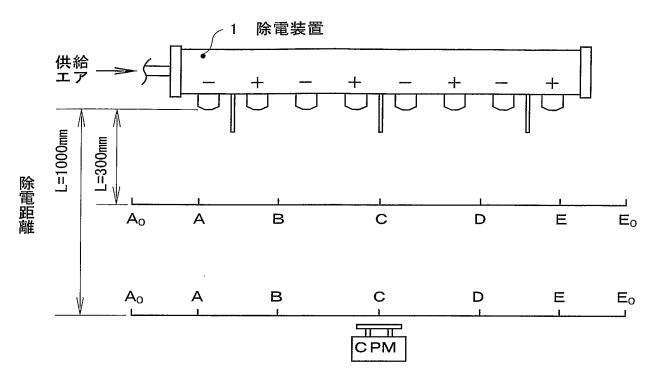
【図6】



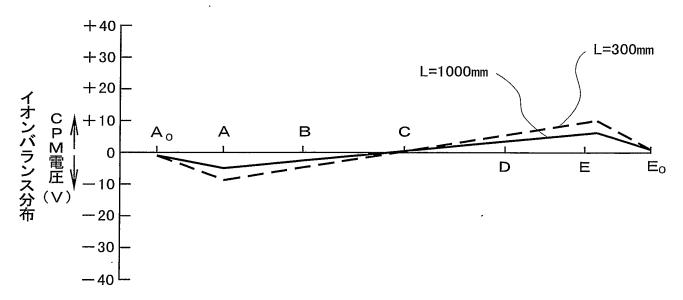
【図7】



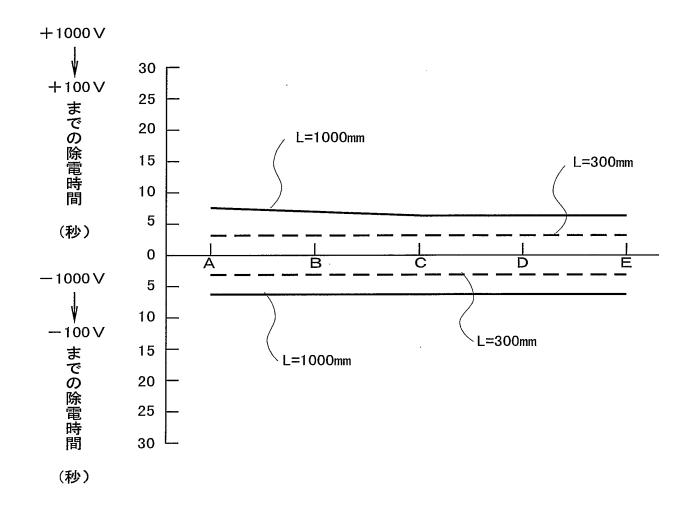
【図8】



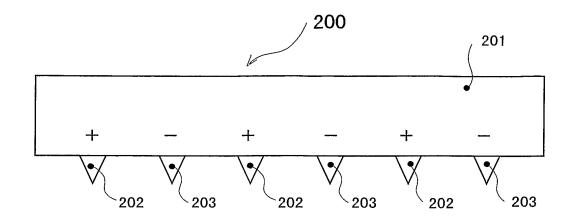
【図9】



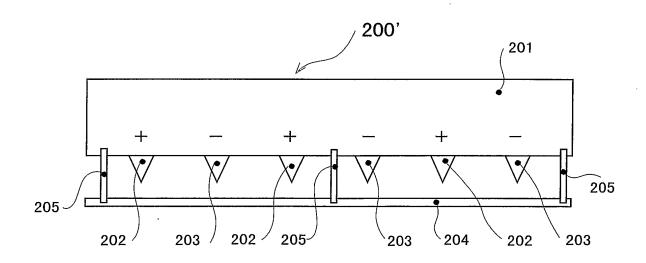
【図10】



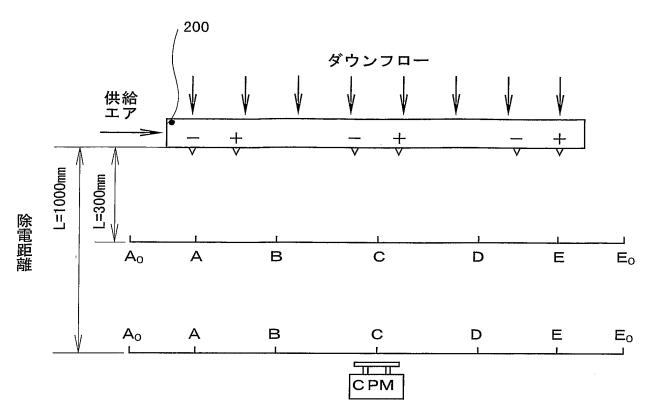
【図11】

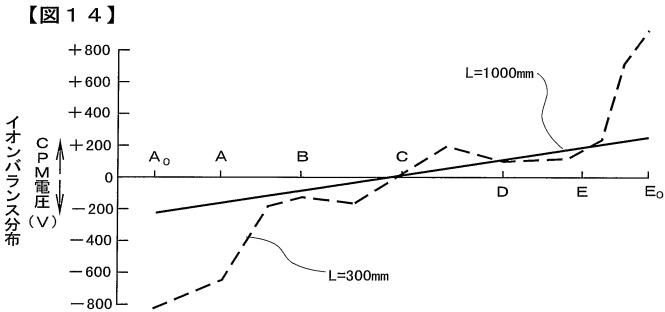


【図12】

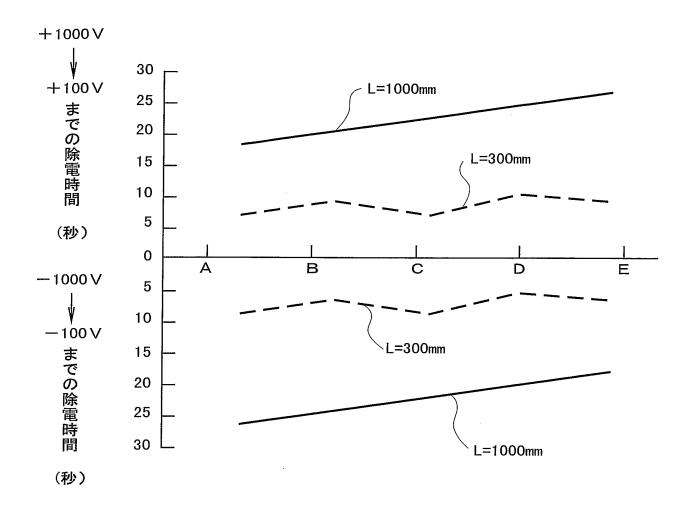


【図13】





【図15】



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/005461

A.		ATION OF SUBJECT MATTER H05F3/04, H01T19/04, 23/00						
Acc	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
В.	FIELDS SE.	ARCHED						
Min	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H05F3/04, H01T19/04, 23/00							
Doc	umentation s Jitsuyo Kokai Ji	e fields searched 1996-2005 1994-2005						
Elec	tronic data b	ase consulted during the international search (name of	lata base and, where practicable, search te	erms used)				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	,				
C.	DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
С	ategory*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.				
	X Y A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 104480/1990(Laid-open No. 61899/1992) (Kasuga Denki Kabushiki Kaisha), 27 May, 1992 (27.05.92), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)		1 3,4,7 2,5,6,8				
		(ramity: none)						
	Y	JP 2001-217094 A (Kasuga Deni Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	ki Kabushiki	3,4				
×		JP 2001-217094 A (Kasuga Deni Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 4	ki Kabushiki See patent family annex.	3,4				
* "A" "E" "L" "O" "P"	Further do Special categ document de to be of partie earlier applie filing date document we cited to esta special rease document re	JP 2001-217094 A (Kasuga Den. Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none) cuments are listed in the continuation of Box C. gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is sublish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means sublished prior to the international filing date but later than		ernational filing date or priority ation but cited to understand nvention claimed invention cannot be dered to involve an inventive claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination e art				
* "A" "E" "L" "O" "P"	Further do Special categ document do to be of parti- earlier applic filing date document we cited to esta special reaso document pu the priority of	JP 2001-217094 A (Kasuga Den. Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none) cuments are listed in the continuation of Box C. gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is sublish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means sublished prior to the international filing date but later than	"T" later document published after the integrated and not in conflict with the application the principle or theory underlying the integrated and an experimental and the principle of theory underlying the integrated and in the principle of theory underlying the integrated and in the considered novel or cannot be consisted when the document is taken alone and the principle and involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	ernational filing date or priority ation but cited to understand nvention claimed invention cannot be detected to involve an inventive step when the document is documents, such combination e art family				
* "A" "E" "L" "O" "P"	Further do Special categ document do to be of parti earlier applic filing date document we cited to esta special reaso document re document pu the priority of e of the actual 21 June	JP 2001-217094 A (Kasuga Deni Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none) cuments are listed in the continuation of Box C. gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered cular relevance cation or patent but published on or after the international thich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than late claimed	"T" later document published after the integrate and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the is "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consistently when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent." Date of mailing of the international sear	ernational filing date or priority ation but cited to understand nvention claimed invention cannot be detected to involve an inventive step when the document is documents, such combination e art family				
* "A" "E" "L" "O" "P"	Further do Special categ document do to be of parti earlier applic filing date document we cited to esta special reaso document re document pu the priority of e of the actual 21 June	JP 2001-217094 A (Kasuga Deni Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none) cuments are listed in the continuation of Box C. gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is sublish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means sublished prior to the international filing date but later than late claimed I completion of the international search 2, 2005 (21.06.05) g address of the ISA/	"T" later document published after the integrate and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the i "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consistep when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent. Date of mailing of the international sear 05 July, 2005 (05.0)	ernational filing date or priority ation but cited to understand nvention claimed invention cannot be detected to involve an inventive step when the document is documents, such combination e art family				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/005461

		PCI/JP2	005/005461
C (Continuation)). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		T
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
			Relevant to claim No.

Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.7 H05F3/04, H01T19/04, 23/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.⁷ H05F3/04, H01T19/04, 23/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

関連すると認められる文献

引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	日本国実用新案登録出願2-104480号(日本国実用新案登出	1
Y	願公開4-61899号)の願書に添付した明細書又は図面の内容	3, 4, 7
A	を撮影したマイクロフィルム	2, 5, 6, 8
	(春日電機株式会社),1992.05.27	
	全文,第1-6図(ファミリーなし)	
Y	JP 2001-217094 A (春日電機株式会社)	3, 4
	2001.08.10,全文,第1-4図(ファミリーなし)	
		_

7 C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

05. 7. 2005 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 21.06.2005 3 X 8920 特許庁審査官(権限のある職員) 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 井上 茂夫 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3 3 7 2

C (続き) .		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 6-275366 A(高砂熱学工業株式会社) 1994.09.30,段落番号【0047】-【0049】, 第7,8図(ファミリーなし)	7